

chemSHERPA-CI 成分表

基本情報

外部リストバージョン	2.13.00
ツールバージョン	chemSHERPA-CI-V2R1.03.0
物質リストバージョン	2.13.00
整理番号	M-202604-28
初版発行日	2026-04-28
改訂日/改訂履歴	
作成日付	2026-04-28
承認日付	2026-04-28

1. 製品情報

製品名/製品名ローカル	MAC WIRE CP
製品品番	MAC-CP
メーカー名	MARUBISHI CO., LTD.
シリーズ品名	

2. 発行者・承認者会社情報

会社名	英字	MARUBISHI CO., LTD.
	ローカル	丸菱金属工業株式会社
会社ID	登録機関ID	
	会社ID	
発行部門	部署名	Manufacturing Department
	役職	Senior Managing Director
	担当者名	Tatsuya Yamashita
	郵便番号	598-0035
	国または地域	Japan/日本
	都道府県 (英字)	Osaka
	都道府県 (ローカル)	大阪府
	市町村 (英字)	Izumisano City
	市町村 (ローカル)	泉佐野市
	番地 (英字)	399 Minaminaka-Kashii
	番地 (ローカル)	南中樫井399番地
	電話番号	072-466-0022
	内線番号	
メールアドレス	marubishi@mac-wire.com	
コメント		
承認部門	部署名	
	役職	Managing Director
	承認者名	Keisuke Yamashita

3. 製品中の管理対象物質含有状況

製品中の管理対象物質情報に関する宣言	1.本製品は管理対象基準に掲載される管理対象物質（候補含む）を含有します
伝達事項	成分情報
管理対象候補物質の報告	しない

4. 成分情報

物質名	CAS番号	最大含有率	変換物質	コメント	管理対象物質 (候補含む) 以外	管理対象基準												候補物質		
						LR 01	LR 02	LR 03	LR 04	LR 05	LR 06	LR 07	LR 08	LR 09	IC 01	IC 02	CD 01			
Copper (Cu); Copper (metallic)	7440-50-8	4.3%		めっき部分															D/P	
Silicon	7440-21-3	0.22%		銅線の成分															D	
Phosphorus	7723-14-0	0.015%		銅線の介在物															D	
Copper (Cu); Copper (metallic)	7440-50-8	0.01%		銅線の介在物															D/P	
Nickel	7440-02-0	0.01%		銅線の介在物								1							D	R

5. 管理対象基準/候補物質の詳細

管理対象基準/候補物質		制定・改訂
LR01	CSCL	(日本) 化審法 第一種特定化学物質 2024-12-18
LR02	TSCA	(米国) 有害物質規制法 (TSCA) 使用禁止または制限物質 (第6条) 40 CFR 763
LR03	ELV	(EU) ELV指令 2000/53/EC
LR04	EU-RoHS	(EU) RoHS指令 Annex II (EU) 2015/863
LR05	POPs	(EU) POPs規則 Annex I (EU) 2025/1930
LR06	SVHC	(EU) REACH規則 Candidate List of SVHC for Authorisation (認可対象候補物質) およびAnnex XIV (認可対象物質) C:2026-02-04, A:(EU) 2022/586
LR07	REACH Annex XVII	(EU) REACH規則 Annex XVII (制限対象物質) (EU) 2025/1998
LR08	MDR	(EU) 医療機器規則 (MDR) Annex I 10.4 化学物質 CLP:(EU) 2025/1222, SVHC:2026-02-04, BPR:-
LR09	China-RoHS	(中国) 電器電子製品有害物質使用制限管理弁法 2016-07-01, GB 26572-2025
IC01	GADSL	Global Automotive Declarable Substance List (GADSL) 2025 GADSL Reference List Version 1.1
IC02	IEC62474	IEC 62474 DB Declarable substance groups and declarable substances IEC62474 D32.00
CD01	CDS	管理対象候補物質 -